



平成20年3月27日

各 位

会 社 名 ナブテスコ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 松本 和幸
(コード番号 6268東証第1部)
問 合 せ 先 取締役 総務・人事本部長 中村 秀一
(T E L 03-3578-7070)

ドライ真空ポンプ事業撤退に関するお知らせ

当社は、平成20年3月27日開催の取締役会において、ドライ真空ポンプ事業から撤退することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 撤退の理由

半導体製造装置向けドライ真空ポンプの製造、販売を目的に、これまで事業展開を図ってまいりましたが、事業採算改善の目処がたたないため、本事業から撤退することといたしました。

これまでご支援を賜った関係各位にお礼とお詫びを申し上げます。

2. 事業の概要

- | | |
|----------|---|
| (1) 名 称 | ドライ真空ポンプ「vigo-vac」(EV10004、EV5004、EV4002 シリーズ) |
| (2) 用 途 | 半導体製造工程でウェハーにエッチングあるいは成膜を行うときに使用するガスを排気するプロセス用ポンプ |
| (3) 事業内容 | ドライ真空ポンプの製造、販売 |

3. 今後の対応

お客さまへ納入いたしました製品のサポート等につきましては、下記部署にて引き続き対応させていただきます。

ナブテスコ (株) 精機カンパニー サービスセンター (Tel.059-237-4606)

4. 事業撤退に伴う特別損失

本件にかかわる当期の特別損失として約5億円を計上する予定です。

以上